```
Forming PN junction of zinc-chalcogenide crystal for blue LED - by
  arranging N-type crystal contg. selenium and/or sulphur in open reacting vessel, diffusing Gp-I element in crystal NoAbstract Dwg 1,2/4
Patent Assignee: TOSHIBA KK (TOKE )
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
Patent No Kind Date
                              Applicat No Kind Date
                                                               Main IPC
                                                                                  Week
JP 2094672 A 19900405 JP 88247189 A 19880930
                                                                                  199020 B
Priority Applications (No Type Date): JP 88247189 A 19880930
Title Terms: FORMING; PN: JUNCTION: ZINC: CHALCOGENIDE: CRYSTAL: BLUE: LED: ARRANGE: N: TYPE: CRYSTAL: CONTAIN: SELENIUM: SULPHUR: OPEN: REACT: VESSEL: DIFFUSION: GROUP-I: ELEMENT: CRYSTAL: NOABSTRACT
Derwent Class: LO3; U11; U12
International Patent Class (Additional): HOIL-021/36; HOIL-033/00
File Segment: CPI; EPI
DIALOG(R) File 352: DERWENT WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.
003453206
WPI Acc No: 82-06385E/198204
   Semiconductor junction made in monocrystalline binary cpd. - esp. zinc
   selenide which is doped with gold to form LED emitting blue light
Patent Assignee: NISHIZAWA J (NISH-1)
Inventor: NISHIZAWA J
Number of Countries: 005 Number of Patents: 008
Patent Family:
Patent No Kind Date
                              Applicat No Kind Date
                                                               Main IPC
                                                                                  Week
FR 2484703 A 19811218
GB 2081011 A 19820210 GB 8117956
                                                                                  198204 B
                                                    19810611
                                                                                  198206
JP 57007171 A 19820114 JP 8081212
                                                   19800616
                                                                                  198208
DE 3123232 A
                   19820408 DE 3123232
                                                   19810611
                                                                                  198215
US 4389256
                   19830621
                                                                                  198327
DE 3123232
                   19831229
                                                                                  198402
              С
                  19841128
GB 2081011 B
                                                                                  198448
JP 87005338 B 19870204
                                                                                  198708
Priority Applications (No Type Date): JP 8081212 A 19800616
Patent Details:
Patent Kind Lan Pg Filing Notes
                                                 Application Patent
FR 2484703 A
Abstract (Basic): FR 2484703 A
         A pn junction is made in a monocrystalline semiconductor cpd. of
     type II-VI and with one type of conductivity, pref. n-type; this
     crystal is obtd. by the cooling of a liq. phase. The monocrystal is placed in an inert atmos. for the diffusion of a dopant of opposite conductivity into the crystal; and the dopant is pref. gold.

The monocrystal is pref. ZnSe heated to 300-400 deg. C in an argon
     atmos, so gold can be diffused into the crystal or form an alloy in the crystal. The ZnSe is pref. grown from a liq. phase while keeping the
     pressure of Se vapour at a specified value: and the ZnSe is pref.
     heated before the pn junction is formed.
          LEDs emitting light with a wavelength below 550 nm can be obtd...
     e.g. blue-violet.
          1
Title Terms: SEMICONDUCTOR: JUNCTION: MADE: MONOCRYSTAL: BINARY: COMPOUND:
ZINC: SELENIDE: DOPE: GOLD: FORM: LED: EMIT: BLUE: LIGHT Index Terms/Additional Words: DIODE
Derwent Class: L03; U11; U12
International Patent Class (Additional): C30B-011/00: C30B-029/48: C30B-031/00: H01L-021/38: H01L-033/00
File Segment: CPI: EPI
```

PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-94672

®Int. Cl. 5

Fine Land

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成2年(1990)4月5日

H 01 L 33/00 21/365

7733-5F 7739-5F D

> 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

69発明の名称

亜鉛カルコゲナイドの結晶体のp-n接合形成方法

(2)特 颐 昭63-247189

勉

22出 頣 昭63(1988) 9月30日

@発 明 者 八

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究

所内

仰発 明 者 苹 原 奎 次 郎

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究

所内

@発: 明 者 本 上

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1

株式会社東芝総合研究

所内

個発 明 者 \equiv 浩

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1

株式会社東芝総合研究

所内

创出 顖 株式会社 東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

倒代 理 弁理士 大胡 典夫

Q) Į

発明の名称

亜鉛カルコゲナイド結晶体の

P-n接合形成方法

2. 特許請求の新聞

開放型反応容器内に、セレン、破費の少なくと も一つを含むn型の亜鉛カルコゲナイド結晶体を 配置し、この反応容器中に、1族元素を構成要素 にもつ有機金属ガスを流通させて前記亜鉛カルコ ゲナイド精晶体にⅠ欧元素を拡散させるか、また はLiのセレン化物と硫化物のうち少なくとも一つ を拡散頭として前記n形の亜鉛カルコゲナイド精 山体にはを拡放させることを特徴とする亜鉛カル コケナイド結晶体のp-n接合形成方法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(磁楽上の利用分野)

本須明はセレン、領貨の少なくとも一つを含む 亜鉛カルコゲナイド骨色発光ダイオード等を作品 するためのp-n投合形成万法に関する。

(従来の技術)

批散法によって、前記距鉛カルコゲナイド結晶 体にpーn接合を形成する方法としては、p形が にドナーを拡削するものと、 n 形相にアクセプタ を拡散するものと、2種類の方法がある。前者の 方法では、西沢らによるLiを添加したp形2nSeパ ルク結晶にGaを拡散することでn形別を形成し、 p-n 接合を視た結告例がある(Nishizavu ot al. J. Appl. Phys. <u>57</u> (1985) 2210) . しかしこの 場合、ドナー(II 族、及び、VII 族元素)の拡牧係 数は、被拡散結晶が熱劣化を起こさない低温では 一般に非常に小さいので、拡散によって形成され るn形型の厚みが輝く、ダイオードを作取するた めの規模を形成しにくいのが、問題点であった。

一方、後者の場合、拡散係数の比較的大きな! 族を用いることにより、前紀の問題点は解決でき るが、報告例はほとんどない。その主な成因の--つは、 有効な拡放弧がないことであると考えられ る。我々はLiを普遍度添加した2nSeのパルク結晶 を拡散級として、 n 形 ZnSxSo、-x 結晶にliを拡胀

することを試みた。この方法の問題点は、2nS_xSe_{t-x} 結晶(被拡散結晶)中のLi濃度の深さ方向のプロ ファイルが2nSeバルク結晶(拡散源)のLi濃度に 依存して変化することであった。この方法には、 さらに大きなウェーハを多数枚処理できないとい う問題点もあった。

(発明が解決しようとする課題)

上記したn形別にアクセプタを拡散してpn接合を形成する方法において、拡散係数が比較的大きい I 旅元素の有効な拡散 談がないという問題、発明者らが突出した拡散源としてのLiに、Liが高級度に添加された 2nSeのバルク結晶を用い、 2nSx Se.-x結晶にLiを拡散させる試みにおける被拡散結晶中のLi過度の深さ方向のプロファイルが拡散 額のLi 減度に依存して変化する問題、さらに、上記における最盛性の欠如という問題があった。

本発明は上述した従来の技術の問題点に鑑みなされたものであり、拡散係数の比較的大きい「族元素を再現性良く、しかも、量産性良く、セレン、硬質の少なくとも一つを含むn形の亜鉛カルコゲ

に持つ有機金属ガスを用いて、拡散を開孔反応管中で行うことで、拡散プロセスの再現性と最近とない。拡散図としてを良好にすることができた。次に、拡散図としても同いないないないないないないないないない。本の特殊は低いないないないないでは、一つないの再現性が良好になった。本の明に従って前記亜鉛カルコゲナイド結晶のアイルの再現性がよりでは、減やな青色発光を得ることで、減やな青色発光を行っては、は、世極付け等のデバイス作数条件の設定が容易になった。

(突旋例)

以下、本発明の実施例につき図面を参照して設明する。

第1の実施例はアクセプタを拡散する手段に MOCVD装置を用いたもので、 第1回ないし第3回 を参照して説明する。

類1回に断面図で示す MOCVD装図において、11 は反応管でウェーハホルダ 12がホルダロッド12a に支持、配図されており、これにエピウェーハ13 ナイド結晶に拡散させる方法を提供するものであ る。

[発明の構成]

(顔題を解決するための手段)

本発明の亜鉛カルコゲナイド結晶体のp-n接合形成方法は、関放型反応容器内に、セレン、砂質の少なくとも一つを含むn形の亜鉛カルコゲナイド結晶体を配置し、この反応容器中に、I 族元素を構成要素にもつ有機金属ガスを流通させて前記重鉛カルコゲナイド結晶体にI 放元素を拡散させるか、またはLiのセレン化物と現化物のうち少なくとも一つを拡散滅として前記n形の亜鉛カルコゲナイド結晶体にLiを拡散させることを特数とする。

(作用)

前記亜鉛カルコゲナイド結晶に拡散するアクセプタ不純物としてV族元素でなく、拡散係数の大きい!族元素を選ぶことで、拡散温度を低温にすることができ、従って、被拡散層の熱劣化を防ぐことができた。拡散源として!族元素を構成要素

が、異され、これを加熱するため反応管を取巻く 高周波加熱炉14が設けられている。そして、反応 管11の上部に設けられている反応ガス導入口 15a からガスを導入し、下部の排ガス排出口 156から 反応の済んだ排ガスを放出する。この装置により、 第2回に断面図で示すように、キャリア濃度が5。 10¹¹ ca⁻³ の n 形 Gals 基 板 ウェーハ 1 上に、C1を添 加したキャリア適度が5x10' ca-'の n 形 ZnS....。 See.exe エピタキシャル母2を MOCVDで成長し、 このエピウェーハ13 4 枚を反応替 11のホルダ12 の上に置き、高周波加熱炉14によって前記エピウ ェーハを 350℃に加熱した。その時、開孔反応管 ガス導入口15aから排出口15bに向かって、第3ブ チルリチウム(tーButhyl lithiua)を 10mol/ 分、セレンの遊離を抑えるためのジメチルセレン (Dimethyl selenide) を 50 mol/分、水溢ガス を2リットル/分流した。ホルダはOリングシー ル機構16によって外気と選斯され保持されている。 関孔反応管中で第3ブチルリチウムが分解し、そ の射果生成したLiがn形ZnS。...、See..... 四に拡

散し、被拡散部がp形ZnSe.ess See.ess 間3に変 化した。Liの拡散が終了後、前記エピウェーハを 関孔反応管より取出し、拡散形のLi減度を二次イ オン賢量分析計によって額べた。第3回の実験。 破線、一点鎖線、二点鎖線は突縮例で述べた拡散 条件で作製した4枚の試料のLi濃度の深さ方向の プロファイルである。LI級度はいずれの試料でも 深さ方向に急峻に減少しており、良好なp-n接 合ができていることがわかる。しかも、4本の線 はほぼ同じ傾向を示しており、このことはGaAs 荘 板が置かれるホルダの位置が異なっても。山瀬度 の深さ方向のプロファイルがほぼ同じであること を示している。しかもい遺皮の深さ方向のプロフ ァイルは拡散温度と第3プチルリチウムの液量だ けによって決り、この二つが同一ならば、ほぼ肩 じプロファイルが得られ、再現性が良かった。

本発明は上記実施例だけに限られるものでなく、 1 族元素としてNa。 K 等を用いても良い。さらに、 実施例では n 形GaAs 栽板上に成長した n 形 ZnSe..e.s See..e.s 層ヘアクセプタを拡散することによる p

実施例では n 形 Gals 基板上に成長した n 形 ZnS...... So..... 結晶 ヘアクセプタを拡散することによる p ー n 接合形成について述べたが、本発明はそれに限定されるわけではなく、セレン。 破数の少なくとも一つを含む延鉛カルコゲナイド納

- n 接合形成について述べたが、それに限定されるわけではなく、本発明の趣旨に沿ったセレン、 要数の少なくとも一つを含む亜鉛カルコゲナイド 結品であれば、エピタキシャル層であっても、バ ルク結品であっても、本発明の効果があることを 確認した。

次に、第2の実施例につき第4回を参照して説明する。

品にアクセプタを拡散して形成するpーn接合においても、本発明の越資に沿ったものであれば、本発明の効果がある。さらに、実施例の被拡散結晶はSeリッチの結晶であるので、拡散源としてLi.Seのみを用いたが、 被拡散結晶中のSの比率が高くなるとLi.Sも添加したほうがよいことを確認した。

(発明の効果)

以上のように、本語明の題旨に沿った前記照船 カルコゲナイド結晶のP-n接合形成法を用いる ことで、再現性の良い拡散プロファイルを得るこ とができ、その結果として、前記亜鉛カルコゲナ イド青色発光ダイオードの作製が容易であり、し かも、熱劣化を受けない急峻なプロファイルであ るので、純粋な骨色発光を得ることができた。

さらに、拡散、電極形成等のデバイス製造条件 の設定が容易になるなどの顕著な利点がある。

4. 図面の簡単な説明

第1回は第1の実施例のKOCVD装置の新面図、 第2回は実施例発光ダイオードを説明するための

特閒平2-94672(4)

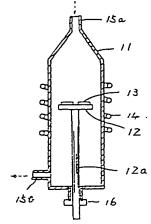
断面図、第3回は第1の実施例のLiapをの課さ方向のプロファイルを示す線図、第4回は第2の実施例と一般例とを比較して示す線図である。

1 … n 形Gels装板ウェーハ、

2 … n 形 2nSe.ees See.ess エピタキャル別、

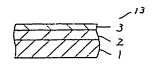
3 ··· p 形 2nS.... Se..... 居。

代理人 弁理士 大胡 典 夫



11:反応暦 12:ウェーハホルター 12:ホルブロッド 14:高周波加熱炉 15:交に放送入口 15: 排土口 16:0リングシール核暦 13:エピクモーハ

X 1 🖾



/: 凡形 GoAs 基板 2: 凡形 2n S 0.093 Se 0.915層 3: P形 2n S 0.083 Sc 0.915層 羽 2 图

第 3 図

